

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：胡喻晴

電話：03-5916561

E-mail：ching9981@itri.org.tw



1150013383008

110 台北市信義路五段 5 號 3 樓 3E41 室

受文者：台灣電子設備協會 (TEEIA)

發文日期：中華民國 115 年 07 月 06 日

發文字號：工研轉字第 1150013383 號

速別：普通件

密等：無

附件：無

主旨：本院擬舉辦「115 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊等相關專利讓與暨專屬授權案」公開招標活動，敬請產業界把握機會參與本次推廣活動或轉知產業界相關廠商，請查照。

說明：

- 一、為提昇國內廠商智慧財產權之能量，本院將舉辦「115 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊等相關專利讓與暨專屬授權案」（專利 12 案 18 件）之公開招標活動。
- 二、投標廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。
- 三、旨揭公開招標活動詳細資訊如下：
 - （一）本案件截標日為民國（下同）115 年 8 月 5 日，開標包含初審（115 年 8 月 10 日）及複審（決標日為 115 年 8 月 24 日），投標廠商通過初審後，始可進入複審。請可進入複審之投標廠商依本院通知之時間及地點進行複審。
 - （二）有關本活動詳細資訊及標的，請上網搜尋：「工業

技術研究院-公告-專利移轉及研發成果-115 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊等相關專利讓與暨專屬授權案」或上官網 (www.itri.org.tw) 查詢本案件資訊。

(三) 公開說明會資訊：

- 1、舉辦時間：115 年 7 月 22 日下午 2 時舉辦。
- 2、舉辦地點：採取線上方式辦理。
- 3、報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 115 年 7 月 17 日中午 12 時整 (含) 前以電子郵件向本案件聯絡人報名 (請於電子郵件主旨上註明「115 年度工研院南分院雷射技術、積層製造技術及資訊與通訊等相關專利讓與暨專屬授權案」：公開說明會報名，並於內文中註明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。) 工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 115 年 7 月 17 日下午 5 時整 (含) 前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

四、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 胡小姐

電話：(03) 591-6561

傳真：(03) 582-0466

電子信箱：ching9981@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣電子設備協會 (TEEIA)

院長 **張培仁**

依本院權責劃分規定授權業務主管決行